

2018年09月25日

12月 電子情報通信学会 シリコン材料・デバイス研究会/電子ディスプレイ研究会/映像情報メディア学会 情報ディスプレイ研究会の開催と論文募集の御案内

拝啓 皆様には、研究開発にご精励のこととご推察申し上げます。

平素より電子情報通信学会シリコン材料・デバイス(SDM)研究会/電子ディスプレイ(EID)研究会/映像情報メディア学会 情報ディスプレイ研究会(IDY)研究会にご関心とご理解を賜りまして誠に有難うございます。本年は、SDM/EID/IDY 共催の研究会を龍谷大学 響都ホール 校友会館 にて、下記の要領で開催することになりました。奮ってご応募を頂きますようご案内申し上げます。なお、お近くの方にもご回覧下さいますようお願い致します。

敬具

担当委員 SDM 浦岡(奈良先端大)、平野(松下電器)
映像情報メディア学会 IDY 藤崎(NHK)
EID 木村(龍谷大) [本年主担当]

記

1. テーマ 「シリコン関連材料の作製と評価およびディスプレイ技術」
(Si、Siを含む材料の作製、プロセス技術、デバイス、および、ディスプレイ関連技術)
2. 開催日: 2018年12月25日(火) (研究会終了後に懇親会を予定)
3. 開催場所: 龍谷大学 響都ホール 校友会館 (京都アバンティ 9階)
(JR 京都駅八条東口より徒歩約1分)
<https://www.ryukoku.ac.jp/ryudaihall/index.php>
4. 発表申込締切 2018年10月16日(火)
5. 申込方法
発表申し込みのWebページ(<https://www.ite.or.jp/ken/program/index.php?tgid=ITE-IDY>)より、発表題目・著者・発表者・所属・論文概要(100文字程度)・連絡先を記入してお申込み下さい。受付後、「技術研究報告」の執筆を依頼させていただきます。なお、原稿締め切り日は開催日の約4週間前です。
6. 参加要領:
 - ・第一種研究会ですので参加費は無料、予稿集は別売です。
 - ・事前の参加申込は必要ありません。
7. お問い合わせ先:
龍谷大学 理工学部 電子情報学科 木村 睦
E-mail: mutsu@rins.ryukoku.ac.jp
〒520-2194 大津市瀬田大江町横谷 1-5 Tel: 077-543-7407 Fax: 077-543-7428